HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMP

(3)

Patent number: JP5225956 Publication date: 1993-09-03

Publication date: 1993-09-03

Inventor: IIDA TAKENOBU; SHIINA KIJIROU; SASAKI SHUNICHI

Applicant: IWASAKI ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international: H01J61/54; H01J61/56; H05B41/18; H01J61/02; H01J61/54; H05B41/18;

(IPC1-7): H01J61/54; H01J61/56; H05B41/18

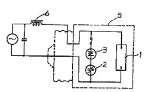
- european:

Application number: JP19920310681 19921120 Priority number(s): JP19920310681 19921120

Report a data error here

Abstract of JP5225956

PURPOSE: To enable the fracture of a glass bulb and the burning of a stabilizer at the end of lamp service life with the application of high pressure pulse voltage to be effectively prevented by pertinently selecting the structure and size of a ferroelectric ceramic capacitor. CONSTITUTION: A ferro electric ceramic capacitor 2 is connected in parallel to a light emitting tube 1 having discharge gas sealed, and both of the capacitor 2 and the tube 1 are housed in an outer bulb 5 internally kept at a high degree of vacuum. In this capacitor 2, an electrode film of silver paste or the like is formed on both sides of a ceramic substrate, and further the film is coated with a ferroelectric crystallized glass paste, except a lead terminal section. Then, a lead terminal is bonded to the lead terminal section, thereby forming the capacitor 2. Also, elements such as a distance between the periphery of a silver film electrode so formed and the periphery of a ceramic substrate, and the thickness of the ferroelectric crystallized glass film, are pertinently selected. According to this construction, the discharge of the capacitor 2 can be prevented at the time of lighting. On the contrary, the discharge of the capacitor 2 is caused at the end of lamp service life for eliminating the capability of generating high pressure pulse voltage. Thus, the fracture of a glass bulb or the like can be effectively prevented.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12)公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

FI

特開平5-225956

(43)公開日 平成5年(1993)9月3日

(51) Int. C1.5 · 鐵別記号 -H01J 61/54

广内整理器号

· · E 7135-5E

技術表示簡所

61/56 H 0 5 B 41/18

3 1 0 G 9249-3 K

(全5頁)

審査請求 有 発明の数 1

-(21)出願番号 (62)分割の表示 (22)出版日

特颐平4-310681 特願昭58-242110の分割 紹和58年(1983)12月23日

(71)出版人 000000192

岩崎電気株式会社

東京都港区芝3丁目12番4号

(72)発明者 飯田 武伸

埼玉県行田市壱里山町1の1 岩崎電気株式 会社埼玉製作所内

(72)発明者 椎名 城治郎

埼玉県行田市壱里山町1の1 岩崎電気株式 会社埼玉製作所内

(72)発明者 佐々木 俊一

埼玉県行田市菅里山町1の1 岩崎電気株式

会社埼玉製作所内

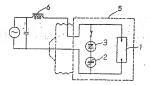
(74)代理人 弁理士 閥部 正夫 (外2名)

(54) 【発明の名称】 高圧放電ランプ

(57)【要約】

【目的】 高圧ナトリウムランプの寿命末期における発 光管からのガス器れによるアーク放電の問題に向けられ

【構成】 発光管を開む真空の外球内に、漏れた放電ガ スがアーク放電を生するレベルになったときに応答して 発光管始動用高圧パルスの発生を停止させる手段を収容 している。該停止させる手段はアーク放電の発生によっ て高圧パルスの発生装置を不動作にしている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 放電ガスが密封されている発光管

(1)、該発光管を収容する内部が真空の外球(5)、 及び該外球内部に収容され該発光管始動用高圧バルスを 発生するための手段(2、3、4)とからなる高圧放電 ランプにおいて、

該発光管始動用高圧パルス発生手段は、該発光管から漏 れた放電ガスによって該外球内が所定のガス圧以上にな ったことに活動して該発光管始動用高圧パルスの発生を 停止するものであることを特徴とする高圧放電ランプ。 【請求項2】 請求の範囲第1項に記載の高圧放電ラン プにおいて、該所定のガス圧の値は該高圧パルス発生時 に該外球内でアーク放電が生ずるガス圧以下に選ばれて いる高圧放電ランプ。

[請求項3] 請求の範囲第2項に記載の高圧放電ラン プにおいて、該発光管始動用高圧パルス発生手段は該所 定のガス圧のとき放置する手段を含む高圧放置ランプ。 【請求項4】 請求の範囲第1項に記載の高圧放電ラン プにおいて、該高圧パルス発生手段は分極一印加電圧に 対してヒステリシス特性を育するスイッチング用強誘電 20 体セラミックコンデンサーを含み、該コンデンサーは該 所定のガス圧時に該始動用高圧パルスによって放電破壊 するものである窓圧放電ランプ。

【請求項5】 請求の範囲第3項に記載の高圧放電ラン プにおいて、該コンデンサーは平板なセラミック基体 (7)と該基板の両面上に該基板の周辺部を除いて付着 された電極(8a、8b)とからなり、該放電破壊は該 周辺部における放電によっているものである高圧放電ラ

ンプ。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は一般照明に使用される 高圧ナトリウムランプのごとき高圧放電ランプの改良に 関し、特に外球の内部に始勤装置を収納した高圧放電ラ ンプの改良に関するものである。

[0002]

【従来技術】高圧ナトリウムランプのごとき高圧放電ラ ンプは通常の商用電源電圧で始動させることが困難であ るため、これを始励させるには高圧パルス電圧の印加が ランプの外球内に設置し、一般の高圧水銀ランプ用安定 器と組み合せて使用するようにしたランプが普及してき た。ランプは基本的には発光管と並列に強誘電体セラミ ックコンデンサーを接続したもので、これに半導体スイ ッチやダイオードと組み合せることによって高圧パルス 電圧を発生させ、それを電源電圧とともに発光管に印加 してランプを始動させるものである。ところで、このよ うな高圧ナトリウムランプを始動させるのにはこのラン プを構成する発光管内のキセノンガス圧にもよるが、一 般的には2000 V以上のビーク値を有するバルス電圧 50 温度とその保持時間により比誘電率と。を300~12

を印加する必要がある。かかる高圧パルス電圧を安定に 発生させる手段として、強誘電体セラミックコンデンサ ーを用いるのが効果的である。このコンデンサーは図4 のごとき D (電荷) - E (抗電界) 特性を有する。この コンデンサーの矩形特性を利用しスイッチング作用を行 わせることにより前記のような高圧パルス電圧を発生す ることができる。

【0003】このような高圧パルス電圧の発生は高圧ナ トリウムランプを始励させるには非常に有効である反 面、高圧ナトリウムランプの寿命末期に生じる問題を考 慮する必要がある。すなわち、高圧ナトリウムランプは 一般に尋命末期に発光管の電板シール部のリークが生じ やすく、これにより発光管内のキセノンガスやナトリウ ムや水銀が外球内に出てくることが多い。この場合、ラ ンプの外球内は高真空であるため、ランプにバルス電圧 が印加されると、ランプの外球内全体で放電が開始し、 当然のこととしてアーク放電に伴う大電流が流れる。こ のような状態を長く続けるとランプの外部に設置されて いる安定器を焼損させることもありうるし、又、最も危 険なこととして外球内のアークにより外球が破損するこ

とがある。

[0004] [発明の概要] 本発明は以上の点に鑑みてなされたもの で、ランプの寿命末期にガラス球の破損や安定器の焼損 を招くことがないように、安全機能を持たせた高圧放電 ランプを提供することを目的とする。この目的を遊成す るために、本発明は通常は発光管始動用高圧パルスを発 生しているがランプの寿命末期に生じる発光管リークに 伴うキセノンガスの外球内部への凝出を検出し発光管始 30 動用高圧パルスの発生を停止する手段を外球内に含ませ た機成を有するものである。

[0005]

【実施例の説明】本発明に係る高圧放電ランプの回路構 成例は図1及び図2に示すとおりであり、その具体的構 成例は図3に示すとおりである。何れも、発光管1と並 列に強誘電体セラミックコンデンサー2と接続し、これ らを内部を高真空にした外球5の中に収納してある。前 記の強誘電体セラミックコンデンサー2は一般に、チタ ン酸パリウム粉末に数モル%のチタン酸ストロンチウム 必要である。このようなバルス電圧を発生させる装置を 40 やジルコニウム酸パリウムや錫酸パリウム等と微量の希 土類酸化物粉末を加え、造粒し円板状にプレス成形し、 気中で焼成して図5に示すようなセラミック拡板7をつ くり、このセラミック基板7の両面に銀ペースト等で電 極膜8 a、8 bを形成する。これに強誘電性結晶化ガラ スペースト9でリード端子部を除いてオーバーコートし たうえリード線端子部にリード端子10a、10bを接 着させて仕上げる。前記のオーバーコート用の強誘電性 結晶化ガラスペースト9は基本的にはxBaTiOa+ (1-x) BaAl₂ Si₂ O₆ の構造からなり、焼成 3

00とすることができる。 【0006】前記のようなオーバーコートをしない状態 でコンデンサーを外球内に収納すると、高圧パルス電圧 の発生時に認既常極全面又はエッジ部からの放電が生 じ、黴極膜を損耗させるばかりか、セラミック基体を破 壊させてしまう。これは高電界がせまい電極際に集中 1. かつ総関係様日体に酸化物すなわちガラスフリット が混合してあるため銀膜電極自体の仕事函数が低くなっ ており、電子の電界放射が容易になっているためであ る。このような電界放射を防ぐためには、先に述べたよ 10 うに、セラミックコンデンサーの基本をこれよりも誘電 郷の高い材料でオーバーコートすることによって電極膜 面の能界を下げればよい。つまり、このようなコンデン サーを使用する場合は、銀膜電極の周縁とセラミック基 ・板の周線との距離、強誘電性結晶化ガラス膜の厚さ、そ して雰囲気としてのキセノンガス圧等の要素を適宜選択 することによって、高圧放電ランプの通常点灯時にはセ ラミックコンデンサーにおける放電を防止し、ランプの 事命末期には逆に放復を起させて高圧パルス 電圧の発生*

*機能を破壊させることもできるわけである。そこで発明 音等は上記要条のうち、銀ی電極の周線とセラミック基 体の周縁との距離がとりわけ影響が大きいことに着目し 次のごとくコンデンサーの放電破場の実験を行った。

【0007】 図5に示すセラミック基体7として前記したようなチタン酸パリウム系の非線形特性をもつ材料を 板成し直径26.0m、厚さ0.5mmの円板状のものを 使用し、このセラミック基板7の同様と観膜を置64.8 ちの同縁との距離は、強誘電性結晶化ガラス9の膜単 、及びこのコンデンサーを設置する外域内部のキセノ ンガス圧を変えて、高圧パルス底圧を発生させ、コンデ ンサーの放電破壊の状態を調べた。実験の経典は以下に 示すとおりてあった。表表を発生されませた。 この、この、この記号はそれぞれ次のような状態であったことを示す。

- ×:放電破壊しない。
- ○:放電破壊した。△:エッジ放電するが破壊まで至らない
- △:エツン取走するが破壊まで至らない。 【表1】

① 強誘電性結晶化ガラス既厚:10 μm

Xeガス圧(Torr)	~10-4	~10-1	~10-7	~10-1	~1	~10
周禄問距離(**) 0,0	Δ	0	0	0	0	0
0.2	Δ	0	0	0	0	0
0.4	×	0	0	. 0	0	0
0,6	×	0	0	0	. 0	0
0.8	×	0	0	0	0	0
1.0	×	0	0	0	0	0
1,2	×	0	0	0	0	0
1,4	×	0	0	0	0	0

[表2]

② 強誘電性結晶化ガラス膜厚:20 μ m

Xeガス圧(Torr)	~10-6	~10-1	~10-1	~10-1	~1	~10
周禄間距離(云) 0.0	Δ.	Δ	0	0	0	0
0.2	×	×	0	0	0	0
0.4	×	×	×	0	0	0
0.6	×	×	· ×	0	0.	0
0.8	×	×	×	0	0	0
1,0	×	` ×	×	0	0	0
1.2	×	×	×	0	.0	. 0
1.4	×	×	. ×	O.	0	0

③ 強誘素性結晶化ガラス颞厚:30 μ ε

Xeガス圧(Torr)	~10-6	~10-3	~10-2	~10-1	~l	~10
周縁間距離(**) 0.0	×	×	×	0	0	0
0,2	×	×	×	×	- 0	. 0
0.4	×	×	×	. ×	0	. 0
0,6	×	×	×	×	0	0
0.8	×	×	×	×	0	0
1.0	.×	×	× ·	×	0	0
1.2	×	×	× .	×	0	0
1.4	×	×.	× ·	×	0	0

[0008] これらの実験は図6に示す回路で行った。この回路で突流電影11の入方を200V/50比とした映 チョークコルらの出力域には2000~260 OVのヒーク値を有する配圧パルス電圧が発生する。2がセラミックコンテンサー、4はダイオード、12は抵抗は、3は855累光である。次に、このセラミック基板の振気積板の重点である。次に、このセラミック基板の振気積板の重点である。近天パルス電圧のヒーク値の関係を測定したところ図7のようになった。短照常20極の運位が24mmでもなか、0両電板の同様とセラミック基体の用線間の暗酸もが1.0mを耐えたところからパルス電圧が圧下することかを一般的手着部を大きくとることはランプを確実に成づさせるための高圧パルスを発生さるうえでは不利となる。それ時間に開始的

 $[0\,0\,0\,9]$ 又、強誘電体結晶ガラスの塗布膜の厚みは が $3\,0\,\mu$ m を超えると発光管 $1\,0\,\pi$ Dーリークが始った 解覆ではできょックコンデンサーを破壊させることができず、 $1\,0^{-3}$ $\sim 1\,0^{-3}$ $\rm term$ \rm $\rm term$ $\rm term$

【0010】 無限に本発明を定格入力360Wの高圧ナ トリウムランプで実施してみた。発光管の内容強は5. にであり、この中に適量の水砂及びナトリウムととも にキセノンガスを150tcrの圧力で耐入した。外球は 1000cであるからこの発光管1のキセノンガスが全。40 で外球5に掘出した場合の、8tcrの圧力となる。かかる外球内に図5に示すような構造を有しかつ前記実験で 確認された条件、すなわち、セラミック基体と銀展電板 の開級間距離を0~1、2mとた輪線衛生やラミック

コンデンサーを収納して高圧バルス電圧を発生させたと ころ、ランプの寿命末期における発光管 1のシール部リ ークのキセノンガスで強誘電性セラミックコンデンサー を確実に破壊させることができた。 【0011】

[発明の効果]以上の説明から明らかなように、本発明 によれば始動装置を構成する勧誘電性セラミックコンデ ンサーの構造、寸法を適宜選択することにより、ランプ の野命末期における高圧パルス電圧の印加に伴うガラス 致の政格や安字線の飲料を効果がに防止することができ

「図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1の高圧放電ランプの回路図で ある。

【図2】本発明の実施例2の高圧放気ランプの回路図で ある。

【図3】同ランプの具体的構造図である。

【図4】本発明に用いる強誘衛性セラミックコンデンサーの第圧-雷荷特性図である。

【図 5,】本発明に用いる強誘電性セラミックコンデンサーの断面図である。

【図6】同コンデンサーの試験同路である。

【図7】 同コンデンサーのセラミック基体と電極の周縁 脚距離と高圧パルス電圧のビーク値との関係図である。 【符号の説明】

1 発光質、

- 2 強誘電性セラミックコンデンサー、
- 5 外球、
- 7 セラミック基板、
- 8 a、8 b 銀膜電極、
- 9 強誘電性結晶化ガラス。

